S バンド小型電子リニアックを用いた高強度テラヘルツ光源の開発と応用 黒田 隆之助¹、熊木 雅史²、清 紀弘¹、豊川 弘之¹、山田 家和勝¹ ¹独立行政法人産業技術総合研究所、²早稲田大学理工学部

<u>1. はじめに</u>

現在、独立行政法人産業技術総合研究所では、図1に示すような S バンド小型電子リ ニアックを用いたレーザーコンプトン散乱 X 線源、及び高出力のコヒーレント・テラヘ ルツ光源の開発を行っている。本装置は、電子源、加速管、電磁石、マイクロ波源、レ ーザー装置等全てのコンポーネントを 10m 四方の1つの中規模実験室に集約している。S バンド(2856MHz) 20MW クライストロン1 台を用いて、Cs-Te レーザーフォトカソード

RF電子銃とUV レーザーによって約4MeV の電子ビームを生成し、1.5mのπ/2モード 定在波(APS型)加速管2本を用いること で、約40MeVまで加速することができる。 電子ビームのミクロパルスの電荷量として は、約1nC以上、磁気パルス圧縮後のパ ルス幅は500fs程度まで圧縮することが可 能で、キロアンペア級のピーク電流の電子 ビームを実現できる。本研究では、この電 子からのコヒーレント放射を利用し、ピー ク強度としてはキロワット級の高出力テラ ヘルツ光源の開発を行っている。

2. コヒーレント・テラヘルツ光源と応用

本研究では、上記キロアンペア級の超短パルス 電子ビームと偏向電磁石を用いて、電子ビームの 接線方向に高出力のテラヘルツ(THz)領域のコヒー レント・シンクロトロン放射光パルスを生成して いる[1-2]。テラヘルツパルスは、低損失の単結晶 水晶窓 (z-cut)によって大気中に取り出している。 応用研究としては、走査型イメージング装置の開 発を行い、図 2 に示すような比較的大面積での封 筒内部の透視や、植物の水分布の経時変化を可視 化することに成功している[3]。現在は、高出力の テラヘルツパルスを用いた時間領域分光システム を開発中であり[4]、今後、高出力テラヘルツ光の 様々なアプリケーションへの利用が期待される。





図2: 定量型1日24メージング測定例 (左:封筒内部、右:植物の水分布)

3. まとめ

産総研では、これまでSバンド小型電子リニアックを用いたコヒーレント・テラヘルツ 光源の開発を行ってきた。これまで、走査型イメージング装置による応用展開を開始し ており、植物や、ICカード、封筒内部の透過イメージングに成功している。現在は高出 カテラヘルツ時間領域分光システムの開発を行っており、サンプル形状に依存せず、実 環境下での測定を目指し、材料開発・ライフサイエンス分野等への広範囲の展開を行っ ていく。

参考文献

- [1] R. Kuroda et al., Infrared Physics & Technology, 51, 390 (2008).
- [2] N. Sei, R. Kuroda et al., J. Appl. Phys. 104, 114908 (2008).
- [3] R. Kuroda et al., Nucl. Instrum. Meth. (2010) in press.
- [4] R. Kuroda et al., Rad. Phys. Chem. 78, 1102 (2009).